GaAs-Al_xGa_{1-x}As 双异质结 激光器的伏安特性

虞丽生

(北京大学物理系)

提 要

测量了 77~300K 范围内 GaAs-Al₂Ga₁₋₂As DH 激光器的伏安特性。典型的 正向特性曲线可用下式描写:

 $I = I_1 + I_2 = I_{s_1} \exp(AV) + I_{s_2} \exp\left(\frac{q}{mkT}V\right)$

A和n是只与温度有微弱关系的参数。

Voltage-current characteristics of GaAs-Al_xGa_{1-x}As / double heterojunction lasers

Yu Lisheng

(Department of Physics, Beijing University)

Abstract

Voltage-current characteristics of GaAs-Al_xGa_{1-x}As DH laser diodes have been measured at different temperatures in the range of 77-300K. Typical characteristics in the forward bias of many investigated diodes can be described by:

$$I = I_1 + I_2 = I_{s_1} \exp(AV) + I_{s_2} \exp\left(\frac{q}{mkT}V\right)$$

where A and n are parameters weakly dependent on temperature.

GaAs-Al_xGa_{1-x}As 双异质结激光器问世 已经十年了。激光二极管在光导纤维通讯系 统中得到了成功的应用。十年来对 GaAs-GaAlAs 异质结激光器的发光特性、光谱、阈 值、模式和调制等特性做了很多研究,但是, 对它的电学性质,如伏安特性却研究得很少。 而研究伏安特性,特别是小电流下的伏安特 性是研究 p-n 结的一种较基本的手段,它可 以提供 p-n 异质结的能带结构,载流子输运机理方面的信息。

Herny^[1] 等人曾对 GaAs-GaAlAs 双异 质结激光器的伏安特性做了较系统的研究。 他们报导,在所测量的电流范围内(10⁻⁹~ 10⁻²安培),电流和电压在正向呈指数关系, 遵守

收稿日期: 1979年11月14日。

$$I = I_0 \exp\left(\frac{q}{nkT} V\right)$$

(n=2)并认为 2kT 电流 (即 n=2 的电流)产 生的根源是器件边缘的表面复合所致。但他 们的测量只是在室温下进行的。Womao^[2] 曾 测量了 GaAs-GaAlAs 异质结在不同 温度下 的伏安特性,在室温下也得到 n=2。但随着 T 的减小 n 增加,如以 $I = I_0 \exp(AV)$ 来表 达实验结果的话, A 随 T 的变化不大。所以 他们认为电流的输运机构是隧道过程,并且 认为是带和带之间的跃迁。

我们在 77~300K 的范围内测量了目前 国内研制的 GaAs-GaAlAs 双异质结激光器 的伏安特性随温度的变化。电流的测量范围 从 10⁻⁹~1 安培共九个量级,激光器 为通常 的四层外延结构,质子轰击条形,室温脉冲激 射,阈值在 250~500 毫安之间。

图 1 是 ch-2 号管的正向电流电压特性。 在我们所测量的激光二极管中绝大多数管子 的正向伏安特性具有这种形式。 $\lg I \sim V$ 有 直线关系,但直线分为两截:在小电压下,电 流和电压遵守 $I_1 = I_{s,} \exp(AV)$ 的关系,其中 A只与温度有微弱的关系。而在较大电压



下,曲线符合 $I_2 = I_{s_1} \exp\left(\frac{q}{nkT}V\right)$ 的关系,其 中 n 只与温度有微弱的关系(在更大的电 压下,管子本身的串联电阻起作用了,使 $\lg I \sim V$ 偏离直线)。

总的电流电压特性可以用下式表达:

$$I = I_1 + I_2 = I_{s_1} \exp(AV) + I_{s_2} \exp\left(\frac{q}{nkT}V\right)$$
(1)

表1是由图2计算得的ch-2号管在各种 温度下的n和A之值。一般情况下n=2~3 左右,对不同的管子n的数值相差不大,而A 则随管子的不同而数值相差很多。但对每一 个管子而言,n和A值都基本上是常数。表 2列举了当温度由液氮变到室温时一些管子 的n和A值的变化范围。

表 1

T(K)	89	123	180	220	240	297
n	2.49	2.00	1.91	2.10	2.05	2.15
A	11.5	12.1	12.1	12.8	13.6	12.8



表 2

管号	温度变化范围	n	A	
ch-3	168~298K	1.98~2.78	9.40~10.7	
ch-6	149~297	1.98~2.97	14.8~17.7	
BK-1	119~298	2.11~2.48	17.7~21.9	
BC-3-12	90~300	1.91~2.46	9.21~10.0	
sh-114-1	88~300	1.80~2.80	15.9~25.5	
sh-116-3	138~300	2.05~2.18	25.6~32.9	
У-3	162~291	2.36~2.73	4.80~5.12	
Y-33-4	97~291	2.39~3.04	17.1~20.0	
Y-321-7	153~291	2.11~2.98	8.86~11.5	

图 2 是 ch-2 号管的 I_{s_a} 随温度倒数的 变化, I_{s_a} 和 $\frac{1}{T}$ 呈指数关系。图 3 是不同电 压下 I_1 和温度的关系,当电压一定时 I_1 和 T 呈指数关系。有一些管子在更小的电压下 电流电压呈线性关系,好象管子被一个大的 并联电阻所短路,并联电阻值 R_{sh} 随温度之 减小而增大。



图 3 I1 和温度的关系

多数激光器的反向伏安特性具有幂函数 的形式: *I*=*V^m*(*m*=3~6),随温度减小而增 加。当反向电压增加到超过6伏多时,电流急 剧增加,且温度系数由负变为正。对于那些 在正向小电流下有欧姆特性的二极管,反向 特性仍有幂函数的形式,但分为两截,小电压 下*m*~1且与温度无关,而在大电压下,*m*随 *T*之减少而增加。在同一电压下反向电流和 温度呈线性关系。



图 4 pGaAs-nGaAlAs 异质结能带图(正向偏置)

用图 4 所示的包括界面能级在内的 p-n 异质结能带图可以定性地解释所观察到的伏 安特性。 左边是 p-GaAs (窄带),右边是 n-GaAlAs (宽带)。 平衡情况下两边费米能级 $F_p 和 F_n 处于同一水平上,没有电流通过 <math>p$ -n 结。当加上正向电压时, n边的多数载流 子——电子将有两种途径可以进入 p 区。一 种是热电子发射越过势垒注入到 p 区的导带 中去(I_2),另一种途径是间接隧道过程,即电 子穿透势垒经过界面能级 进入 p 区的价带 (I_1),流过 p-n结的总电流是这两种电流的 迭加。

对于热电子发射输运机构,不管是表面 的还是体内的,电流和温度的倒数呈指数关 系。指数上的因子 n 约为 1~3。用扩散理 论分析 p-n 异质结的伏安特性给出的正向电 流为^[3]

$$J = q \left(\frac{D_{n_1} N_{D_s}}{L_{n_1}}\right) \exp\left(-\frac{q}{nkT} V_D\right) \times \exp\left(\frac{q}{nkT} V\right) = J_s \exp\left(\frac{q}{nkT} V\right) \quad (2)$$

其中

$$J_{s} = q \left(\frac{D_{n_{1}} N_{D_{s}}}{L_{n_{1}}} \right) \exp \left(-\frac{q}{nkT} V_{D} \right) \quad (3)$$

式中 V_D 是自建电势差, D_n 和 L_n 是电子在 窄带材料中的扩散系数和扩散长度, N_D , 是 n型宽带材料的掺杂浓度。为了定性分析 起见,在这个公式里我们假设了 p 边的掺杂 浓度比 n 边大许多,势垒主要降在 n 边。用 公式(3)可以解释图 2 中 I_n 和 $\frac{1}{T}$ 的指数关

11 .

系。如果取D=50厘 $*^2/\vartheta$, $L\sim12$ 微米, $V_D=1.52$ 伏(这些都是前人实验所得的数据),条形面积为 15×250 微 $*^2$,根据图1给出的q/nkT及 I_{s_a} 的实验值可估计出n区的掺杂浓度约为 $5\times10^{17}/$ 厘 $*^2$ 。而且由不同温度下的曲线估计出的数值相差不多。这一数值看起来还是合理的。所以在较高电压下, 正向电流由热电子发射机构所主宰。

对于通过界面能级的隧道机构来说,根据量子力学的原理可计算电子穿过高为 *E*_b,厚为 *W* 的三角形势垒的几率.

$$T_r = \exp\left(-\frac{4}{3} \frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar} \frac{E_b^{3/2}}{qF}\right) \quad (4)$$

其中 m^* 为电子有效质量, \hbar —普朗克常数,F为势全内的电场强度。由图4可知 $E_b = q(V_D - -V)$,而

$$F = \left(\frac{2qN_{D_{2}}}{\varepsilon_{2}}\right)^{1/2} (V_{D} - V)^{1/2}$$

ε2---宽带材料的介电常数

则

$$T_r = \exp\left[-\frac{4}{3}\sqrt{\frac{m^*\varepsilon_2}{N_{D_2}}}(V_D - V)\right]$$
$$= \exp\left(-AV_D\right)\exp\left(AV\right) \qquad (5)$$
$$A = -\frac{4q}{3\hbar}\left(\frac{m^*\varepsilon_2}{N_{D_2}}\right)^{1/2}$$

电子由 n 区以隧道过程通过界面态而达到 p 区的电流应和电子穿过三角形势 全的几率 T,以及界面态的密度 N_t呈正比。由(5)式 看出:这一电流将和电压呈指数关系,而系数 A 与温度无关。这正是我们所观察到的伏安 特性在小电压下的基本特征。

要在理论上计算出通过界面能级复合的 隧道电流的数值,首先必须假设一个界面能 级在禁带中按位置和能量的分布以及各种可 能的隧道机构(如多阶隧道)的模型^[4]。这一 定量的计算还是比较麻烦的,但不管具体模 型如何,电流电压关系的上述基本特征还是 相同的。

用图 4 及公式(5)这样简单的模型还不能解释 A 为什么随管子的不同而差别很大,

以及隧道电流和温度 T 的指数关系。这些都 可能是与隧道过程的具体模型和缺陷能级的 具体状况有关。所以要进行定量计算,并从 电流的数值直接估计出界面能级的数目是有 困难的,还需要做进一步的研究和比较。

我们所看到的这一电流机构是和隧道二 极管过剩电流的机构相类似。隧道二极管的 过剩电流和电压呈指数关系,其lgI~V 直 线的斜率和温度关系不大。早在六十年代已 经搞清,这一过剩电流是由 *p*-n 结耗尽层中 的缺陷引起的。而在研究 *n*Ge-*p*GaAs 异质 结时也曾看到了这种形式的特性。

简单地说,我们所研究的 GaAs-GaAlAs 异质结激光器的正向电流实际上是由两个机 构产生的。在小电压下,能越过势垒的电子很 少,热电子发射电流很小,总电流由隧道过程 决定,当电压增加时,热电子发射电流迅速 增加,超过了隧道电流,总电流就由热发射决 定了。热电子发射电流是一种少数载流子的 注入电流,而通过界面能级的隧道电流不能 提供注入。所以异质结作为小电流器件来说 是没有什么前途的,只有在大电流下少子的 注入才成为可能。这也是到目前为止在异质 结器件中只有大电流工作的激光和发光器件 取得了成功的原因之一。

GaAs-GaAlAs 激光器的反向特性可以 用一般的 Zener 击穿来解释,理论推导出的 Zener 击穿的电流电压特性近似为幂函数的 形式^[5],而在 6 伏多以上则转为雪崩击穿机 构。根据[6]所示,在10¹⁷~10¹⁸/厘米⁸掺杂 浓度下,GaAs 二极管的雪崩击穿电压约为 6~8 伏。而相应的温度系数的转化也说明 了击穿机构的转化。

我们只是对伏安特性做了定性的分析, 从伏安特性的角度说明了GaAs-GaAlAs异 质结界面上有界面能级的存在。由于两种材 料晶格常数的失配以及物理性质的不同和生 长工艺的影响,异质结界面上是应当存在着

(下转第33页)

+ 12 +

周涂复吸声橡胶,可有效地衰减低频振动模, 因而基本上抑制了器件的压电谐振。

五、应 用

快速热电探测器可应用于激光脉冲的能量和波形测量。当然,如果灵敏度足够或配 以宽带放大器,也可用于其它快速辐射过程, 如等离子体辐射、激波风洞热流测量、脉冲 γ 射线接收等。

复旦大学光学系曾将我们的 LN 探测器 试用于 CO₂ 激光脉冲探测:横向激励高气压 CO₂ 激光器, 经 OFID 效应形成短脉冲,用 热电探测器观察到的波形 与英国 Roffin Co-的光子牵引探测器很接近,最佳情况下测得 脉宽约 2 毫微秒,但热电探测器输出信号小, 后沿略长。器件灵敏区 *d*2 毫米,示波器为 VP5405A 型,频响 200 兆赫,灵敏度 1 厘米/ 5 毫伏,电缆应尽可能短。此外,LN 和 LT 器件也已用于 TEA CO₂ 激光脉冲输出的波 形测量,脉宽 200~300 毫微秒。

(上接第12页)

界面能级的,理论上估计 GaAs-GaAlAs 异 质结界面上的悬挂键数目应是 10¹² 厘米⁻²左 右¹⁷⁰。而 GaAs-GaAlAs 异质结一般认为晶格 匹配得十分理想,但仍有界面缺陷存在。激 光器的老化研究表明,界面缺陷往往是生成 暗线的发源地,对寿命是有影响的,如能系 统地做激光器老化前后小电流伏安特性的研 究,或许能找出某种程度上预测激光器寿命 的简便方法。

参考文献

[1] C. H. Herny et al.; J. Appl. Phys., 49, 3530

为了测量更短的激光脉冲波形,器件上 升时间愈短,则响应率愈低,而由于热释电晶 片或上电极层损伤阈值的限制,不可能无限 制地提高被测激光照射的功率密度。因此有 必要配置低输入阻抗 (50 欧姆)的宽带前置 放大器,当然,这种放大器在技术上并非轻而 易举。此外,也应注意改进器件和示波器的 连接方式。

参考文献

- C. B. Roundy et al.; Opt. Commun., 1974, 10, 374.
- [2] S. C. Stotlar et al.; Inter. IEEE Symp. on Appl. of Ferroelectrics, 1979, Digest, p. 95.
- [3] C. B. Roundy, R. L. Byer; Appl. Phys. Lett., 1972, 21, 512.
- [4] Y. V. Voronov et al.; Sov. J. Quant. Electr., 1977, 7, 1082.
- [5] J. G. Bergman et al.; Appl. Opt., 1978, 17, 308.
- [6] C. B. Roundy; Proc. of SPIE, Vol. 62, Infrared Tech., 1975, p. 191.
- [7] 冯锡淇等; 《激光》, 1979, 6, No. 10, 46.

(1978).

- [2] J. F. Womac et al.; J. Appl. Phys., 43, 4129 (1972).
- [3] R. L. Anderson; Solid-State Electronics, 5, 341 (1962).
- [4] J. P. Donnelly; Proc. IEEE, 113, 1468 (1966).
- [5] A. R. Riben et al.; Int. J. Electronics, 20, 583 (1966).
- [6] 史西蒙,《半导体器件物理》,辽河实验厂译, p76 (1973).
- [7] B. L. Sharma, R. K. Purohit; Semiconductor Heterojunctions, 1974.

· 33 ·